

入札結果

【一般事項】

1. 区 分 一般競争入札（最低価格落札方式）
2. 件 名 磁気共鳴断層撮影装置（MRI）保守点検業務
3. 番 号 高大A23-017
4. 開札日時 令和6年3月25日（月） 10時00分から
5. 場 所 高知工科大学 香美キャンパス 本館1階第3会議室

【結 果】

1. 落札者 株式会社 シーメック
2. 落札額 20,400,000円（税抜き）

当該金額に消費税額を加算した金額が契約金額となる。